

MMCの事業活動紹介 / 1
 ファインMEMS Pj情報 / 5
 コラム随想 / 6
 海外動向 / 7
 賛助会員の活動紹介 / 8

マイクロナノ MICRONANO

MMCの事業活動

マイクロナノ2007開催結果報告

平成19年7月25日(水)より7月27日(金)まで東京ビッグサイト(東京・有明)を主会場として開催された「マイクロナノ2007」は盛況裡に終了しました。関係者のみなさまにあらためて御礼申し上げます。

マイクロナノ2007は、昨年に引き続き、展示会・カンファレンスを同時開催とした総合イベントとして実施されたもので、来場者も1万2000人を超える過去最大の記録を更新しました。なお、展示会はこれまでのマイクロマシン展からマイクロマシンノ

MEMS展と改称し、MEMSデバイスゾーンを新たに設置しました。又、カンファレンスでは、国際マイクロマシン・ナノテクシンポジウム(於:東京ベイ有明ワシントンホテル「アイリス」)を中心に、MEMSフォーラム(MEMS関連産業の発展を目指して・MEMS国際標準の活用)やファインMEMSプロジェクト中間成果発表会を実施しました。いずれの会場も満員の状況で、マイクロナノ分野の関心が年々高まっていることを実感させられました。

第18回マイクロマシン/MEMS展成功裏に終わる

第18回マイクロマシン/MEMS展が、7月25日～27日の3日間、東京ビッグサイト(東京・有明)西3・4ホールにおいて開催され、暑い最中でしたが天候にも恵まれ大盛況で終了いたしました。

前回まで「マイクロマシン展」だった展示会名称



を、出展者の展示内容に即した「マイクロマシン/MEMS展」に改称して開催しました。さらに今回から、MEMSを活用した多種多様なデバイスを一堂に集めた「MEMSデバイス」ゾーンを特設しました。

マイクロマシン/MEMSへの関心の高まりを受け、展示会も年々規模を拡大してきており、出展者は、財団法人マイクロマシンセンターの賛助会員企業14社、MEMS協議会アソシエイト会員5社をはじめ、一般企業、大学及び独立行政法人等からの積極的な出展協力を得て、過去最大の合計362の企業・団体・大学・研究機関が出展(484小間)しました。海外からは14企業が出展しました。

来場者も、3日間で過去最大の12,424名に上る多数の来場者を得て盛況裡に終了しました。

次回第19回マイクロマシン/MEMS展の開催予定

会期: 2008年7月30日(水)～8月1日(金)
 会場: 東京ビッグサイト(東京・有明)
 西1&2ホール

MEMSフォーラムについて

MEMS関連産業の発展のための課題の共通認識を深める機会のあるMEMSフォーラムを、第18回マイクロマシン/MEMS展の特設会場で7月25日に開催しました。

MEMSフォーラムでは、MEMS産業の基盤強化に繋がる課題であるMEMS人材基盤、MEMS設計基盤、MEMS製造基盤の3つの観点からの活動事例紹介、及びMEMS産業発展を支える産学連携の観点からの

アカデミアの活動紹介、さらにマイクロマシンセンター/MEMS協議会での調査研究事業の報告が行われました。

また、MEMS協議会が進めている海外MEMS関連団体との協力関係の構築では、今年は特にアジアに焦点を絞り、「アジアMEMSフォーラム」のセッションを設け、韓国・中国・台湾からそれぞれMEMS産業・技術動向が紹介されました。